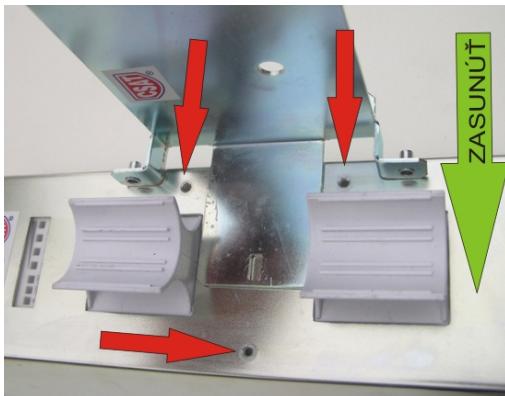


# 20RFM5 EXCELENT

návod na montáž tieniaceho krytu pre UBNT NanoStation M5



## TK - tieniaci kryt

1. vložíme NanoStation M5 do TK, zasunieme telo držiaka (DM60 alebo DV85) do plastového skeletu v smere zelenej šípky

2. skrutkami M4x8 uchytíme telo držiaka o TK v troch bodoch ( označené červenými šípkami )

**podložte každú skrutku M4x8 priloženými podložkami DIN125 a DIN127 ( pérová ) !**



3. skrutkami M4x16 ( 2ks ) zafixujeme telo držiaka o plastový skelet NanoStation M5 ( označené červenými šípkami )

4. skompletujeme držiak TK ( úchytka " V " + žralok )



## technické parametre

názov	montáž na trubku	nastavenie elevácie	hmotnosť
20RFM5 + DM60	<b>27 – 52 mm</b>	-10° až +40°	0,87 kg
20RFM5 + DV85	<b>32 – 70 mm</b>	-10° až +40°	0,97 kg

**20RFM5 + DM60**  
( na trubke Ø 42mm )

typ	materiál	povrchová úprava	rozmery TK
TK Economy	Fe plech 1mm	galvanické zinkovanie	127x295x52 mm
TK Excelent	nerez plech 0,8mm	1.4301+2B matný	127x295x50 mm



**DM60**

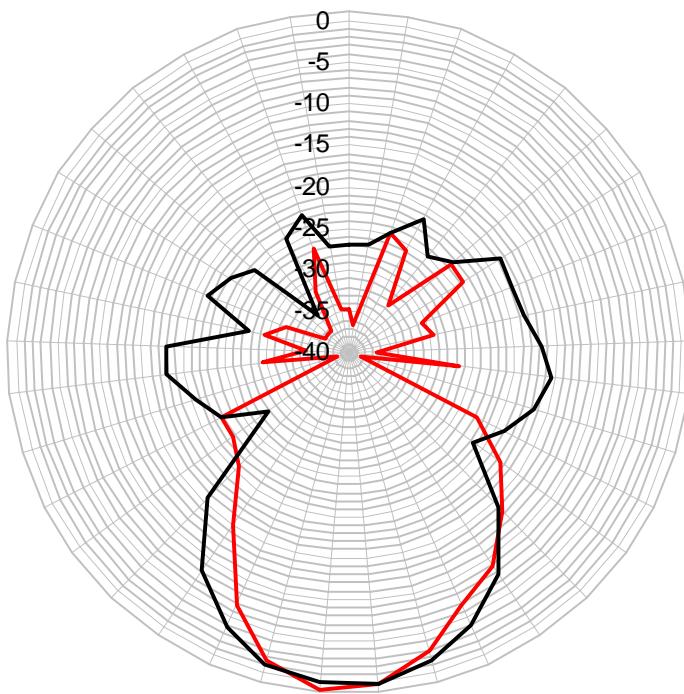


**DV85**

## Radiation pattern envelope ( RPE )



V - polarization



— NanoStation M5 + shield  
20RFM5 Excellent

— NanoStation M5  
independently



### Tieniaci kryt 20RFM5



- účinne potláča rušiace signály v rozsahu 5 až 20dB mimo oblasť hlavného vyžarovacieho laloku
- zúží hlavný vyžarovací lalok ( pre pokles signálu o  $\pm 3\text{dB}$  ) na hodnotu  $34^\circ$ , NanoStation M5 bez tieniaceho krytu má hlavný vyžarovací lalok cca  $45^\circ$
- mierne zvýši zisk v hlavnom vyžarovacom laloku o 0,5 až 1,8dBi
- chráni zariadenie pred účinkami vonkajšieho prostredia, predlžuje jeho životnosť'
- zabezpečí lepší odstup signálu od šumu a nárast výkonu zariadenia NanoStation M5
- držiak TK umožňuje nastavenie elevácie v rozsahu až  $50^\circ$  ( $-10^\circ$  až  $+40^\circ$ )
- pri výmene zariadenia nie je nutná kompletná demontáž , nastavenie elevácie a azimutu ostane zachované ( nie je nutná demontáž držiaka TK )
- okolie nie je „zamorené“ odrazmi od lesklého povrchu ( TK Excellent je vyrobený z matného nerezového plechu )

Parametre 20RFM5 pre NanoStation M5 ( výrobca UBNT ) sú dokladované meracím protokolom VÚS B.Bystrica ( číslo protokolu 79/608/2014/LRB(R)\_Eng ).

Merací protokol je prístupný k nahliadnutiu na webstránke výrobcu CSAT prípadne predajcu.

Tieniaci kryt 20RFM5 , vyrobený firmou CSAT , je označený nálepkou s názvom a logom CSAT.